PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-013474

(43) Date of publication of application: 17.01.1992

(51)Int.Cl.

B23K 1/008 B23K 1/012 B23K 31/02 F27B 9/04 F27B 9/24 H05K 3/34

(21)Application number: 02-114488

27.04.1990

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(72)Inventor: SATO SHOJI

ISHIMOTO KAZUMI

IZUMI YASUO MAKINO YUTAKA

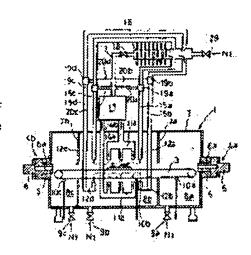
(54) FURNACE CONTAINING GASEOUS ATMOSPHERE

(57)Abstract:

(22)Date of filing:

PURPOSE: To allow the sure removal of impurity components and to eliminate the troubles generated by the stagnation of the impurity components in a furnace body by providing an impurity component removing means at the circulating passages in the furnace body while circulating the atmosphere in the furnace body and maintaining this atmosphere.

CONSTITUTION: How wind is supplied from a heating and blasting section 13 to hot wind blow-off sections 11a, 11b so that the inside of an intermediate furnace chamber 8b attains the atmosphere above the reflow temp. of cream solder. The blown out hot wind is circulated through suction passages 15a to 15d and the impurity component removing means 16 or bypass passages 20a to 20d and a suction passage 17 to the heating and blasting section 13, by which the control to the set temp. with the smaller thermal energy and the high accuracy is executed. Since the impurity component removing means 16 is provided between the suction passages 15a to 15d and 17, the temp. of the volatile components in the furnace chamber 8b is prevented from rising.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-13474

Sint. Cl. 5	識別記号	庁内整理番号	@公開	平成 4 年(1992	.) 1月17日
B 23 K 1/008 1/012	C	9154-4E 9154-4E			
31/02 F 27 B 9/04	310 A	9154-4E 6813-4K			
9/24	E	6813-4K			
H 05 K 3/34	1	6736-4E 審査請求	大請求 話	請求項の数 5	(全5頁)

ᡚ発明の名称 雰囲気炉

②特 願 平2-114488

20出 頭 平2(1990)4月27日

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 鐷 @発 明 者 佐 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 美 個発 明 石 本 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 康 夫 和泉 @発 明 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 個発 明 者 牧 野 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社 勿出 願

四代 理 人 弁理士 石 原 勝

H 48 8

発明の名称 雰囲気炉

2、特許請求の範囲

(1) ほぼ密閉された炉体と、炉体内の雰囲気を循 限させて雰囲気を維持するように処理する循環処 理手段と、循環通路に配置された不純成分除去手 段とを備えていることを特徴とする雰囲気炉。

(2) 不純成分除去手段を冷却フィンにて構成したことを特徴とする請求項1記載の雰囲気炉。

(3) 冷却フィン部を交換可能に構成したことを特徴とする請求項2記載の雰囲気炉。

(4) 不純成分除去手段のパイパス通路を設け、不 純成分除去手段とパイパス通路の切換手段を設け たことを特徴とする請求項1、2又は3記載の雰 囲気炉。

(5) 不純成分濃度を検出する手段を設け、 その検 出信号に基づいて切換手段を制御するように構成 したことを特徴とする請求項 4 記載の雰囲気炉。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明はクリーム半田を加熱溶融させて半田付けするためのリフロー炉等に通用される雰囲気炉に関するものである。

従来の技術

世来のリフロー炉は、トンネル状の炉体が用いる。 原望によって複数のブロックに区でロックに区ではなっては数のブロックにでブロックにびばない。 クに設けたヒータとファンにののでは、クロックにでが、クークを炉体内の温度でプロファインによっている。 を基づいに構成されている。といては、Nェがスを が体内に導入している。

ところがトンネル状の炉体を用いたものでは両端開口から炉体内の熱が外部に痩れ出すために熱エネルギー効率が悪くかつ温度を精度良く制御するのが困難であり、また不活性ガス雰囲気を聴持する場合にはNェガスの消費量が大きく、ランニ

特間平4-13474(2)

ングコストが高くなるという問題がある。そこで、本出版人は先に炉体の両端に、炉体内を閉鎖した状態でワークの受け渡しを行う受渡し手段を設けたリフロー炉等の雰囲気炉を特闘平1-170146号で提案している。

発明が解決しようとする課題

本発明は上記従来の問題点に鑑み、炉体内をほぼ 密閉してその雰囲気を容易かつ 安価に 保持できるとともに不純成分を無くすことができる雰囲気

』 ガス雰囲気中でリフローするリフロー炉の場合には N』 ガスの消費量を抑えたままフラックスの揮発成分を除去できる。

実 施 例

以下、本発明をリフロー炉に適用した一実施例を第1図~第3図に基づいて説明する。

炉を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

本発明の雰囲気炉は、上記目的を達成するために、ほぼ密閉された炉体と、炉体内の雰囲気を循環させて雰囲気を維持するように処理する循環処理手段と、循環過路に配置された不純成分除去手段とを備えていることを特徴とする。

前記不純成分除去手段は冷却フィンにて構成することができ、またこの冷却フィン部を交換可能 に構成するのが好ましい。

又、不能成分除去手段のバイパス過路を設けるとともに不能成分除去手段とバイパス通路の切換手段を設けることができ、さらに不純成分確度を検出する手段を設けてその検出信号に基づいて切換手段を制御するように構成するのが好ましい。

作用

本発明によると、炉体内の雰囲気を循環させて 雰囲気を維持しながらその循環過路に不純成分除 去手段を設けていることによって不純成分を確実 に除去することができ、例えばクリーム半田をN

中間の炉室8b内には、搬送手段3の上下に無 風を吹き出す無風吹出部11a、11bが設けられ、その両側に無風循環用の吸引部12a~12 dが設けられている。無風吹出部11a、11b にはヒータや遠赤外線ヒーク等の加熱手段と送風 手段を内蔵した加無送風部13から送風過路14

特開平4-13474(3)

a、14bを通して無限が送出され、またワークかまたの無限は、吸引部12a~12dから吸引週路15a~15d、クリーム半田に経路の引週路17を除去するで、がまます。クスの質発成分を除去するで、大力を受引週路17でのの引週路17でのストップバルブ18が介護され、から第12の間に、吸引週路15a~15dから第12のに対する。では、大力に対して、吸引週路15a~15dから第1位のに対してが、大力に対して、吸引週路20a~20dが接続されている。

不純成分除去手段16は、第3図に示すように、外周面に熱交換フィン22を多数突設された本体筒21内に、内部にジグザグ通路を形成するにように複数の冷却フィン24を設けられると共りの冷になってが、3を配置して構成されている。この向周面には、物状カートリッジ23を交換できかつ伝熱面は

を大きく取れるようにねじ26を介して篏合されている。又、本体筒21の出口端には吸引通路17が一体的に接続され、本体筒21の入口端は各吸引通路15a~15dが接続された重体27がボルト28にて着脱自在に接合されている。さらに、 董体27にはN。ガス供給手段29が接続されている。また、 図示は省略しているが、 本体筒21の外間の熱交換フィン22に冷却風を送風する手段が設けられている。

密閉されているので、 N 。 ガスが外部に彼れ出すことは殆どなく、 少ない N 。 ガス消費量で炉室 2 内を不活性雰囲気に保持することができる。

この状態で、入口側の受波し手段 4 a における 受波し体 6 のワーク 収納空間 6 a を外部空間側に 向けて内部にワークを挿入した後受波し体 6 を回 転駆動し、ワーク収納空間 6 a を炉室 8 a 側に向 け、ワークを接送手を過過されたとしている。これにはいるいる。これにはいる。。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。これにはいる。。これにはいる。これにはいる。これにはいる。

上記リフローを連続して行うと、クリーム半田中のフラックス成分が揮発して炉室8b内でフラクッス埋か発生し、これが吸引部12a~12dから吸引されて無限とともに循環することに不純成が、吸引過路15a~15dと17の間に不純成分除去手段16が設けられているので、ここで確実に除去され、炉室8b内の揮発成分の速度が高

特閒平4-13474(4)

くなることはなく、従って揮発成分が基板等のワークに付着してそのハロゲン化合物によって酸化 関からなる 絶縁膜が破壊されるような恐れはない。 従って、リフロー後にワークを洗浄しなくても 絶縁破壊を発生することなく、コスト上昇要因をもたらすことはない。

 る。この筒状カートリッジ23の交換時に、三方向切換升19a~19dを第2図回に示すようにバイパス通路20a~20d例に切換えるとともにストップバルブ18を閉じ、熱田をバイパス通路20a~20dを通して循環させることによってリフロー炉!を運転しながら交換することができる。

さらに、吸引した熱風を常に不純成分除去手段 16に通すと、この不純成分除去手段 16におい て冷却フィン24で熱風が冷却され、その後加熱 送風部 13で所定温度まで加熱することになるた めにそれだけ熱効率が悪くなる。一方、リフロー

する際冷かでは、 1 0 は成かっと、 2 では、 2 では、 2 では、 2 では、 3 では、 4 では、 4 では、 5 では、 5 では、 6 では、 6 では、 6 では、 7 では、 6 では、 7 では、 6 では、 7 では、 7 では、 7 では、 8 では、 7 では、 8 では、 9 では、 9

発明の効果

M.

本発明によれば、炉体内の雰囲気を循環させて 雰囲気を維持しながら、その循環過路に不能成分 除去手段を設けていることによって、不純成分を 確実に除去することができ、不純成分が炉体内に 溜まることによって発生する不都合を無くすこと ができるという効果を発揮する。

4. 図面の簡単な説明

第1図~第3図は本発明の一実施例を示し、第1図は機略構成を示す縦断正面図、第2図(a)、(b)は三方向切換弁の切換状態を示す断面図、第3図は不純成分除去手段の具体構成例を示す断面図である。

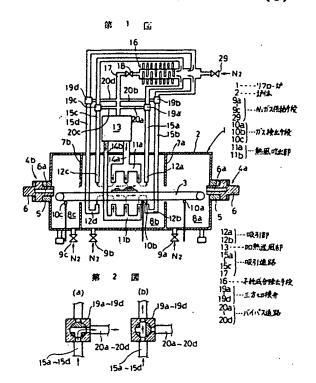
特閒平4-13474(5)

2 1 … … 本体簡

2 3 ……筒状カートリッジ

2 4 … … 冷却フィン

代理人 弁理士 石 原 腸



练 3 図

